

EP0926210

Publication Title:

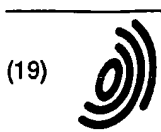
Silicon oxide bearing on its surface partially or completely silylated polysilicic acids chains

Abstract:

Abstract of EP0926210

The silicon dioxide is treated by addition of a molar excess of a silylating agent with respect to surface silanol groups. A silicon dioxide (I) having partially or fully silylated polysilicic acid chains on its surface is characterized in that the sum of the silanol (SiOH) groups of the silicon dioxide surface and the grafted silylating agent residue of formula SiRa (2) is greater than the number of silanol groups on the surface of untreated silicon dioxide. Independent claims are included for: (i) a process for producing (I) by addition of a molar excess (with respect to silanol groups) of a silylating agent; (ii) toner containing (I); and (iii) crosslinkable silicone compositions and elastomers containing (I). R = hydrocarbon, optionally substituted; a = 1-3 Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide bd2

Courtesy of <http://v3.espacenet.com>



Deutsches Patentamt
European Patent Office
Office européen des brevets



(11) **EP 0 926 210 A1**

(12) **EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG**

(43) Veröffentlichungstag:
30.06.1999 Patentblatt 1999/26

(51) Int. Cl.⁶: **C09C 1/30**, C08F 292/00,
C08K 9/08, G03G 9/08

(21) Anmeldenummer: 98120679.0

(22) Anmeldetag: 05.11.1998

(84) Benannte Vertragsstaaten:
**AT BE CH CY DE DK ES FI FR GB GR IE IT LI LU
MC NL PT SE**
Benannte Erstreckungsstaaten:
AL LT LV MK RO SI

(30) Priorität: 19.12.1997 DE 19756831

(71) Anmelder: Wacker-Chemie GmbH
81737 München (DE)

(72) Erfinder:
• Barthel, Herbert, Dr.
84547 Emmerting (DE)
• Heinemann, Mario, Dr.
84489 Burghausen (DE)

(74) Vertreter:
Fritz, Helmut, Dr. et al
Wacker-Chemie GmbH,
Zentralabteilung Patente,
Marken und Lizenzen,
Hanns-Seidel-Platz 4
81737 München (DE)

(54) **Siliciumoxid, das an seiner Oberfläche teil- oder vollständig silylierte Polykieselsäureketten trägt**

(57) Die Erfindung betrifft Siliciumdioxid, das an seiner Oberfläche teil- oder vollständig silylierte Polykieselsäureketten trägt, dadurch gekennzeichnet, daß die Summe aus Silanolgruppen der Siliciumdioxid-Oberfläche (SiOH) und aufgepfropften Silylierungsmittelresten (SiR_n) größer ist als die Zahl der Silanolgruppen auf der Oberfläche von unbehandeltem Siliciumdioxid, wobei n 1, 2 oder 3 sein kann und R gleich oder verschieden sein kann und ein substituierter oder nicht substituierter Kohlenwasserstoffrest ist.

EP 0 926 210 A1

Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft Siliciumdioxid, das an seiner Oberfläche teil- oder vollständig silylierte Polykieselsäureketten trägt und ein Verfahren zu seiner Herstellung, sowie Toner und Siliconelastomere, die es enthalten.

5 [0002] In DE 1163784 und DE 3211431, DEGUSSA AG, werden Verfahren zur Hydrophobierung von Siliciumdioxid bei erhöhter Temperatur beschrieben. Das Siliciumdioxid wird hierzu bei hohen Temperaturen aktiviert und vorgetrocknet. Es wird ein hydrophobes Produkt erhalten.

[0003] In DE 4240741, Wacker-Chemie GmbH, wird ein Verfahren zur Silylierung von Siliciumdioxid mit Chlorsilanen unter Zusatz von niederen Alkylalkoholen beschrieben. Es wird ein gleichförmig hydrophobes Produkt erhalten.

10 [0004] In DE 234388, Wacker-Chemie GmbH, wird ein Verfahren zur Hydrophobierung von Siliciumdioxid unter mechanischer Verdichtung beschrieben. Es wird ein vollständig hydrophobes Material erhalten.

[0005] In DE 2403783, BAYER AG, wird ein Verfahren zur Herstellung eines Siliciumdioxid-Füllstoffes zum Einsatz in Siliconmassen beschrieben. Es wird eine vollständig hydrophobe Kieselsäure erhalten.

15 [0006] In DE 3839900 und EP 0378785, Wacker-Chemie GmbH, wird ein Verfahren zur Hydrophobierung eines teilchenförmigen, Si-OH-Gruppen enthaltenden Feststoffes mit Hydrophobiermittel beschrieben. Es wird ein hydrophober Füllstoff erhalten, der zum Einsatz in härtbaren Massen auf Basis von Diorganopolysiloxan geeignet ist.

[0007] Nachteile des Standes der Technik sind im allgemeinen, daß mit diesem Verfahren eine homogene Hydrophobie der Materialien angestrebt und erzielt wird. Teil- oder vollständig silylierte Polykieselsäureketten auf einer Siliciumdioxidoberfläche werden dort nicht hergestellt.

20 [0008] Es bestand die Aufgabe, die Nachteile des Standes der Technik zu überwinden.

[0009] Gegenstand der Erfindung ist Siliciumdioxid, das an seiner Oberfläche teil- oder vollständig silylierte Polykieselsäureketten trägt, wobei die Summe aus Silanolgruppen der Siliciumdioxid-Oberfläche (SiOH) und aufgepfropften Silylierungsmittelresten (SiRa) größer ist als die Zahl der Silanolgruppen auf der Oberfläche von unbehandeltem Siliciumdioxid, wobei a 1, 2, oder 3 sein kann und R gleich oder verschieden sein kann und ein substituierter oder nicht substituierter Kohlenwasserstoffrest ist.

25 [0010] Die Hydrophobierung von Siliciumdioxid, insbesondere von pyrogenem Siliciumdioxid, wird gemäß dem Stand der Technik als die Umsetzung der Siliciumdioxid-Silanolgruppen mit Organosiliciumresten durchgeführt und beschrieben. Dies bedeutet gemäß dem Stand der Technik, daß die Hydrophobierung als Kondensationsreaktion der Siliciumdioxid-Silanolgruppen mit SiX-Gruppen (X ist eine reaktive Abgangsgruppe) eines Silylierungsmittels verläuft. In
30 Konsequenz enthält ein hydrophobiertes Siliciumdioxid an seiner Oberfläche weniger Silanolgruppen als das hydrophile Ausgangs-Siliciumdioxid, das maximal zwei Silanolgruppen pro nm² der Siliciumdioxid-Oberfläche aufweist.

[0011] Das erfindungsgemäße Siliciumdioxid enthält an der Oberfläche chemisch gebundene teil- oder vollständig silylierte Polykieselsäuren. Die Silylierungsmittelschicht enthält also an der Siliciumdioxid-Oberfläche gebundene, teil- oder vollständig silylierte Polykieselsäurestrukturen aus Einheiten der Struktur
35 $R_a(OH)_bSiO_c$ und $(OH)_dSiO_e$.

wobei R gleich oder verschieden sein kann

und vorzugsweise ein substituierter oder nicht substituierter Kohlenwasserstoffrest ist,

a 1, 2 oder 3, bevorzugt 3 ist,

40 sowie b 0, 1 oder 2, bevorzugt 0 ist,

und c 1, 2 oder 3, bevorzugt 1 ist,

wobei a + b + c gleich 4 ist,

d 0, 1, 2 oder 3, bevorzugt 0, 1 oder 2 ist,

e 1, 2, 3 oder 4 ist

45 und d + e gleich 4 ist.

[0012] R ist vorzugsweise gleich oder verschieden, ein Kohlenwasserstoff-Rest mit 1 bis 18 C-Atom(en), aliphatisch, gesättigt oder ungesättigt, oder aromatisch, substituiert oder nicht substituiert, bevorzugt mit Halogen oder Pseudohalogen substituiert.

50 [0013] Beispiele für R sind:

Alkylreste, wie der Methylrest, der Ethylrest; Propylreste, wie der iso- oder der n-Propylrest; Butylreste, wie der t- oder n-Butylrest; Pentylreste, wie der neo-, der iso- oder der n-Pentylrest; Hexylreste, wie der n-Hexylrest; Heptylreste, wie der n-Heptylrest; Octylreste, wie der 2-Ethylhexyl- oder der n-Octylrest; Decylreste, wie der n-Decylrest;
55 Dodecylreste, wie der n-Dodecylrest; Hexadecylreste, wie der n-Hexadecylrest; Octadecylreste, wie der n-Octadecylrest;

Alkenylreste, wie der Vinyl-, der 2-Allyl- oder der 5-Hexenylrest;

Arylreste, wie der Phenyl-, der Biphenyl oder Naphthenylrest;

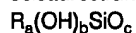
Alkylarylreste, wie Benzyl-, Ethylphenyl-, Toluyl- oder die Xylreste;
 halogenierte Alkylreste, wie der 3-Chlorpropyl-, der 3,3,3-Trifluorpropyl oder der Perfluorhexylethylrest;
 halogenierte Arylreste, wie der Chlorphenyl- oder Chlorbenzylrest.

5 [0014] Bevorzugte Beispiele für R sind aus Gründen der technischen Verfügbarkeit der Methylrest, der Vinylrest und der 3,3,3-Trifluorpropylrest.

[0015] Bevorzugt zeigt das erfindungsgemäße Siliciumdioxid einen Gehalt an aktiven und sauren SiOH der SiO₂-Oberfläche des Siliciumdioxids von kleiner als 25 Mol%, bezogen auf den Gesamtgehalt an aktiven und sauren SiOH eines unbehandelten hydrophilen Siliciumdioxids.

10 [0016] Die an der Siliciumdioxid-Oberfläche chemisch gebundenen, teil- oder vollständig silylierten Polykieselsäurestrukturen enthalten vorzugsweise mindestens zwei und maximal 20 Si-Atome.

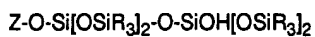
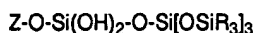
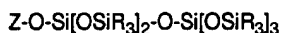
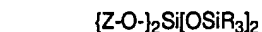
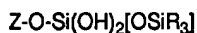
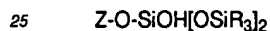
[0017] Der molare Anteil der an der Siliciumdioxid-Oberfläche gebundenen, teil- oder vollständig silylierten Polykieselsäurestrukturen aus Einheiten der Struktur



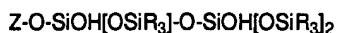
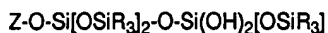
15 in der gesamten Silyliermittelschicht ist kleiner oder gleich 75 Mol%, aber größer oder gleich 25 Mol%,

wobei R, a, b und c die oben angegebene Bedeutung haben.

20 [0018] Beispiele für silylierte Polykieselsäure-Reste auf der Siliciumdioxid-Oberfläche sind (hierbei soll Z für ein Silicium-Atom der Siliciumdioxid-Oberfläche stehen, wobei bevorzugt die Siliciumdioxid-Oberfläche nicht von einem einheitlichen, sondern von unterschiedlichen silylierten Polykieselsäure-Rest(en) belegt ist):



40



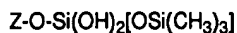
50

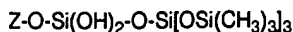
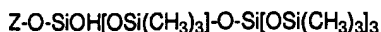
R gleich oder verschieden ist und die oben angegebene Bedeutung hat.

[0019] Bevorzugte Beispiele sind:

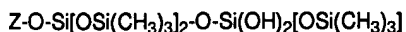
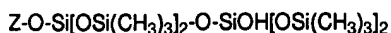


55





10



20



[0020] Ein weiterer Gegenstand der Erfindung ist ein Verfahren zur Herstellung von Siliciumdioxid, das an seiner Oberfläche teil- oder vollständig silylierte Polykieselsäureketten trägt, dadurch gekennzeichnet, daß das Silylierungsmittel
25 im molaren Überschuß, bezogen auf die vorhandenen Silanolgruppen des Siliciumdioxids, zugegeben wird.

[0021] Bei den im erfindungsgemäßen Verfahren verwendeten Siliciumdioxiden handelt es sich vorzugsweise um Siliciumdioxide, wie z.B. durch naßchemische Fällung hergestelltes Siliciumdioxid, oder besonders bevorzugt pyrogen durch Flammenhydrolyse, z.B. von Tetrachlorsilan oder Methyltrichlorsilan oder Methylchlorosilan, hergestelltes pyrogenes Siliciumdioxid. Die bevorzugt verwendeten Siliciumdioxide weisen einen hydrodynamischen Durchmesser der
30 Siliciumdioxid-Aggregate von kleiner als 10 µm, bevorzugt kleiner als 1 µm auf, insbesondere im Größenbereich 100 bis 1000 nm; bevorzugt kommen solche mit einer spezifischen Oberfläche größer als 0,1 m²/g, besonders bevorzugt von 20 m²/g bis 400 m²/g (gemessen nach der BET-Methode nach DIN 66131 und 66132) zum Einsatz. Es können hydrophile und hydrophobe Siliciumdioxide eingesetzt werden.

[0022] Bei den im erfindungsgemäßen Verfahren verwendeten Silylierungsmitteln handelt es sich vorzugsweise um Organosiliciumverbindungen der Struktur
35 R_fSiX_g ,

wobei f 1, 2 oder 3, bevorzugt 3,

g 1, 2, oder 3

40 und f + g gleich 4 ist,

X eine reaktive Gruppe oder eine hydrolysierbare Gruppe am Siliciumatom ist, wie ein Halogenatom, wie -Cl, eine Pseudohalogengruppe, wie -CN, -NCO, -NCS oder -N₃, eine Alkoxygruppe oder Aminogruppe. Vorzugsweise ist X eine Alkoxygruppe mit 1 bis 8 C-Atom(en), wie O-Methyl, O-Ethyl, O-Propyl, O-Butyl, bevorzugt O-Methyl oder O-Ethyl,

45

oder



wobei h 3,

50

i 1 oder 2

und Y O oder NR^{1}_{3-i} , bevorzugt NH ist, wobei R¹

Wasserstoff oder Alkylrest mit 1-8 Kohlenstoffatom(en) bedeutet, oder oligomere oder polymere Organosiliciumverbindungen aufgebaut aus Einheiten der Struktur



55

wobei j 1, 2 oder 3, bevorzugt 2 ist

und Y die obige Bedeutung hat, bevorzugt O,

wobei diese Organosiliciumverbindungen eine Viskosität bis 100 mPas aufweisen und bevorzugt zusätzlich eine OH-Gruppe enthalten, besonders bevorzugt 2 OH-Gruppen und mehr und

R die obige Bedeutung hat.

[0023] Bevorzugte Beispiele für Silyliermittel sind Trimethylmethoxysilan, Trimethylethoxysilan, Hexamethyldisilazan, Bis-(Vinyltrimethyl)-Disilazan oder Bis-(3,3,3-Trifluorpropyl-trimethyl)-Disilazan.

5 **[0024]** Bevorzugt werden Mischungen aus Silyliermitteln und sauerstoffhaltigen, siliciumorganischen Verbindungen eingesetzt. Bevorzugt sind solche sauerstoffhaltigen, siliciumorganischen Verbindungen, die selbst einer Silylierung nur mit einem molaren Anteil von kleiner als 25% ausgesetzt werden. Beispiele solcher sauerstoffhaltigen, siliciumorganischen Verbindungen sind dimere, oligomere oder polymere Polydimethylsiloxane der Formel $(\text{CH}_3)_3\text{SiO}-[(\text{CH}_3)_2\text{SiO}]_x\text{SiCH}_3$ oder $[(\text{CH}_3)_2\text{SiO}]_x$ mit $x < 100$, bevorzugt $x < 10$.

10 **[0025]** Eine besonders bevorzugte Mischung von Silyliermitteln mit sauerstoffhaltigen, siliciumorganischen Verbindungen besteht aus Hexamethyldisilazan und Hexamethyldisiloxan.

[0026] Vorzugsweise können Zusatzstoffe bei der Silylierung enthalten sein, wie Wasser und vorzugsweise Basen, wie anorganische Basen, z.B. Ammoniak oder Alkali- oder Erdalkalihydroxyde oder Carbonate, oder organische Basen wie Alkylamine, wie Methylamine, Ethylamine, iso-Octylamine oder Arylamine, wie Pyridin. Bevorzugt ist Ammoniak, 15 sowie gegebenenfalls Lösungsmittel, wie aliphatische Alkohole, wie Methanol, Ethanol, n-Propanol, iso-Propanol, n-, iso-Butanol, oder Alkohol-/Wassergemische, Ether, wie Diethylether oder Tetrahydrofuran, Ketone, wie Methyl-isobutyketon, Kohlenwasserstoffe, wie n-Hexan, Cyclo-Hexan, Toluol oder Mineralöle.

Mengenverhältnisse

20 **[0027]** 100 Gewichtsteile Siliciumdioxid werden pro 100 m²/g ihrer spezifischen Oberfläche mit mindestens 5 Gewichtsteilen Wasser und 5 Gewichtsteilen Silyliermittel, bezogen auf je 100 g/Mol an Molekulargewicht des Silyliermittels, umgesetzt. Bevorzugt sind größer 10 Gewichtsteile Wasser bzw. 10 Gewichtsteile Silyliermittel bezogen auf je 100 g/Mol an Molekulargewicht des Silyliermittels. Bezogen auf das Silyliermittel sollten vorzugsweise mindestens 10 25 Mol%, bevorzugt 25 Mol%, besonders bevorzugt 50 Mol% Base während der Silylierung anwesend sein. Dies kann durch zusätzliche Zugabe von Base oder durch Abspaltung von Base aus dem Silyliermittel während oder in Vorreaktionen der Silylierreaktion geschehen. Mengenverhältnisse der sauerstoffhaltigen, siliciumorganischen Verbindungen zu Silyliermittel sind bevorzugt 10 Mol% bis 10facher Überschuß. Besonders bevorzugt sind 50 Mol% bis 250 Mol%.

30 Reaktionsparameter

[0028] Die Reaktionszeit bei Raumtemperatur liegt bei mindestens 15 Min., bei höheren Temperaturen entsprechend kürzer, bei tieferen Temperaturen entsprechend höher. Die Reaktionstemperatur liegt höher als 0°C, bevorzugt bei Raumtemperatur, bei sondern bevorzugt bei höher als 40 °C, wobei sie unterhalb der Siedetemperatur der einzelnen 35 Komponenten (oder ihrer Gemische) der Silylierung liegt. Bevorzugte Reaktionszeiten liegen bei größer oder gleich 1h bei T = 40°C, besonders bevorzugte Reaktionszeiten bei größer oder gleich 2h bei größer oder gleich T = 60°C. Der Reaktionsdruck beträgt bevorzugt Normaldruck bis 10 bar, besonders bevorzugt 1 bis 2 bar.

[0029] Das erfindungsgemäße Siliciumdioxid wird bevorzugt als Verdickungsmittel und rheologisches Additiv in Flüssigkeiten, Polymeren oder Harzen zur Entwicklung von Strukturviskosität, Fließgrenze und Thixotropie verwendet.

40 **[0030]** Des weiteren wird das erfindungsgemäße Siliciumdioxid als Verdickungsmittel und rheologisches Additiv sowie als Verstärkerfüllstoff in Silikonkautschuken des Typs kondensationsvernetzend, wie z.B. kondensationsvernetzende 1-Komponenten- oder 2-Komponentensysteme, in Silikonkautschuken des Typs additionsvernetzend und in Silikonkautschuken des Typs peroxidisch vernetzend verwendet. Es kann auch als Rieselhilfsmittel in pulverförmigen Feststoffen, wie Feuerlöschpulvern und als Rieselhilfsmittel und als Ladungsregulativ in pulverförmigen Feststoffen, 45 wie z.B. Trocken-Tonern, beispielweise 1-Komponenten- oder 2-Komponenten Tonern, verwendet werden. Darüber hinaus kann es in Antischaummitteln verwendet werden.

[0031] Vorteile des erfindungsgemäßen Siliciumdioxids sind verbesserte rheologische Eigenschaften der mit diesem Siliciumdioxid gefüllten Silikonkautschukmassen und verbesserte mechanische Eigenschaften der vernetzten Siliconelastomere, sowie eine verbesserte Transparenz der gefüllten Siliconelastomere und verbesserte Fließeigenschaften und verbesserte Ladungseigenschaften der mit diesem Siliciumdioxid vermischten Trockentoner. Des weiteren ist die 50 Stabilität bei Tonern bei langen Belastungszeiten verbessert, das heißt auch, daß mit der gleichen Menge Toner mehr Kopien erhalten werden können, da das Siliciumdioxid besser auf der Toneroberfläche haftet.

Beispiele

55

Beispiel 1

[0032] 100 g eines pyrogenen Siliciumdioxids mit einer spezifischen Oberfläche nach BET von 200 m²/g (käuflich

erhältlich bei Wacker unter dem Namen HDK N20), 40 g Wasser, 40 g Hexamethyldisilazan und 20 g Hexamethyldisiloxan werden intensiv vermischt und anschließend für 24 h bei 60°C zur Reaktion gebracht. Das pulvrige Reaktionsgemisch wird anschließend bei 150°C während 2 h in einem schwachen Stickstoffstrom von überschüssigem Wasser, Ammoniak und flüchtigen Siliciumverbindungen gereinigt. Es wird ein weißes Pulver erhalten.

5

Beispiel 2

[0033] 100 g eines pyrogenen Siliciumdioxids mit einer spezifischen Oberfläche nach BET von 125 m²/g (käuflich erhältlich bei Wacker unter dem Namen HDK S13), 25 g Wasser, 25 g Hexamethyldisilazan und 12 g Hexamethyldisiloxan werden intensiv vermischt und anschließend für 24 h bei 60°C zur Reaktion gebracht. Das pulvrige Reaktionsgemisch wird anschließend bei 150°C während 2 h in einem schwachen Stickstoffstrom von überschüssigem Wasser, Ammoniak und flüchtigen Siliciumverbindungen gereinigt. Es wird ein weißes Pulver erhalten.

10

Beispiel 3

15

[0034] 100 g eines pyrogenen Siliciumdioxids mit einer spezifischen Oberfläche nach BET von 300 m²/g (käuflich erhältlich bei Wacker unter dem Namen HDK T30), 60 g Wasser, 60 g Hexamethyldisilazan und 30 g Hexamethyldisiloxan werden intensiv vermischt und anschließend für 24 h bei 60°C zur Reaktion gebracht. Das pulvrige Reaktionsgemisch wird anschließend bei 150°C während 2 h in einem schwachen Stickstoffstrom von überschüssigem Wasser, Ammoniak und flüchtigen Siliciumverbindungen gereinigt. Es wird ein weißes Pulver erhalten.

20

Beispiel 4

[0035] 100 g eines pyrogenen Siliciumdioxids mit einer spezifischen Oberfläche nach BET von 300 m²/g (käuflich erhältlich bei Wacker unter dem Namen HDK T30), 60 g Wasser, 120 g Bis-(3,3,3-Trifluorpropyl-dimethyl)-Disilazan, und 30 g Hexamethyldisiloxan werden intensiv vermischt und anschließend für 24 h bei 60°C unter Rühren zur Reaktion gebracht. Das pulvrige Reaktionsgemisch wird anschließend bei 200°C während 2 h in einem schwachen Stickstoffstrom von überschüssigem Wasser, Ammoniak und flüchtigen Siliciumverbindungen gereinigt. Es wird ein weißes Pulver erhalten.

25

30

Beispiel 5

[0036] 100 g eines pyrogenen Siliciumdioxids mit einer spezifischen Oberfläche nach BET von 300 m²/g (käuflich erhältlich bei Wacker unter dem Namen HDK T30), 60 g Wasser, 35 g Bis-(Vinyl-dimethyl)-Disilazan, 35 g Hexamethyldisilazan und 30 g Hexamethyldisiloxan werden intensiv vermischt und anschließend für 24 h bei 60°C unter Rühren zur Reaktion gebracht. Das pulvrige Reaktionsgemisch wird anschließend bei 170°C während 2 h in einem schwachen Stickstoffstrom von überschüssigem Wasser, Ammoniak und flüchtigen Siliciumverbindungen gereinigt. Es wird ein weißes Pulver erhalten.

35

Beispiel 6

[0037] 100 g eines pyrogenen Siliciumdioxids mit einer spezifischen Oberfläche nach BET von 200 m²/g (käuflich erhältlich bei Wacker unter dem Namen HDK N20), 40 g Wasser und 40 g Hexamethyldisilazan werden intensiv vermischt und anschließend für 24 h bei 60°C zur Reaktion gebracht. Das pulvrige Reaktionsgemisch wird anschließend bei 150°C während 2 h in einem schwachen Stickstoffstrom von überschüssigem Wasser, Ammoniak und flüchtigen Siliciumverbindungen gereinigt. Es wird ein weißes Pulver erhalten.

45

Beispiel 7

[0038] 100 g eines pyrogenen Siliciumdioxids mit einer spezifischen Oberfläche nach BET von 200 m²/g (käuflich erhältlich bei Wacker unter dem Namen HDK N20) 40 g Wasser, 42 g Trimethylmethoxysilan und 14 g einer 25%igen Lösung von Ammoniak und Wasser werden intensiv vermischt und anschließend für 24 h bei 60 °C zur Reaktion gebracht. Das pulvrige Reaktionsgemisch wird anschließend bei 150 °C während 2 h in einem schwachen Stickstoffstrom von überschüssigem Wasser, Methanol, Ammoniak und flüchtigen Siliciumverbindungen gereinigt. Es wird ein weißes Pulver erhalten.

50

55

Beispiel 8

- nicht erfindungsgemäß -

5 [0039] 100 g eines pyrogenen Siliciumdioxids mit einer spezifischen Oberfläche nach BET von 200 m²/g (käuflich erhältlich bei Wacker unter dem Namen HDK N20), 40 g Wasser, 40 g Hexamethyldisilazan und 20 g Hexamethyldisiloxan werden intensiv vermischt und anschließend für 5 Min. bei 40°C zur Reaktion gebracht.

[0040] Das pulvrige Reaktionsgemisch wird anschließend bei 150°C während 2 h in einem schwachen Stickstoffstrom von überschüssigem Wasser, Ammoniak und flüchtigen Siliciumverbindungen gereinigt. Es wird ein weißes Pulver erhalten.

10

Beispiel 9

- nicht erfindungsgemäß -

15 [0041] 100 g eines pyrogenen Siliciumdioxids mit einer spezifischen Oberfläche nach BET von 200 m²/g (käuflich erhältlich bei Wacker unter dem Namen HDK N20), 40 g Wasser und 42 g Trimethylmethoxysilan werden intensiv vermischt und anschließend für 24 h bei 60 °C zur Reaktion gebracht. Das pulvrige Reaktionsgemisch wird anschließend bei 150°C während 2 h in einem schwachen Stickstoffstrom von überschüssigem Wasser, Methanol und flüchtigen Siliciumverbindungen gereinigt. Es wird ein weißes Pulver erhalten.

[0042] Zusammenfassung der analytischen Daten zu dem Siliciumdioxid gemäß den Beispielen 1 bis 9

20

Tabelle 1

25	Beispiel	Silyliermittelreste*) pro nm ² Siliciumdioxid-Oberfläche	Siliciumdioxid-Silanolgruppen pro nm ² Siliciumdioxid-Oberfläche	Summe der Silyliermittelreste und Siliciumdioxid-Silanolgruppen pro nm ² Siliciumdioxid-Oberfläche	Siliciumdioxid-Oberfläche in m ² /g **)
30	HDK N20	-	1,9	1,9	200
	Beispiel 1	5,3	0,5	5,8	79
35	HDK S13	-	1,8	1,8	125
	Beispiel 2	4,9	0,4	5,3	50
	HDK T30	-	1,9	1,9	300
40	Beispiel 3	5,7	0,5	6,2	121
	Beispiel 4	4,2	0,4	4,6	129
	Beispiel 5	5,1	0,6	5,7	120
45	Beispiel 6	3,6	0,6	5,2	109
	Beispiel 7	5,2	0,5	5,7	83
50	Beispiel 8	1,4	0,5	1,9	129
	Beispiel 9	0,9	0,9	5,7	154

55 *) Silyliermittelrest in den Beispielen 1-9: Me₃Si-

**) gemessen nach der BET-Methode nach DIN 66131 und 66132

Beispiel 10

- 5 **[0043]** Je 50 g eines Ferrit-Carriers mit einem mittleren Partikeldurchmesser von 80 μm werden mit je 0,5 g der Siliciumdioxide aus den Beispielen 1 - 5 bei Raumtemperatur durch Schütteln in einem 100 ml-Polyethylen-Gefäß während 15 Min. vermischt. Vor der Messung werden diese Mischungen während 5 Min. bei 64 UpM in einem geschlossenen 100 ml-Polyethylen-Gefäß auf einem Rollenbock aktiviert. Mit einer "hard-blow-off cell" (ca. 3 g Siliciumdioxid, Kapazität 10 nF, 45 μm Sieb, Luftstrom 1 l/Min., Luftdruck 2,4 kPa, Meßzeit 90 sec.) (EPPING GmbH, D-85375 Neufahrn) wird das triboelektrische Aufladungsverhalten des Siliciumdioxids als Verhältnis von Siliciumdioxid-Ladung pro Siliciumdioxid-Masse (q/m) gemessen.

Tabelle 2

Beispiel	Ladungsverhalten q/m gegen Ferrit [$\mu\text{C/g}$]
Beispiel 1	- 420
Beispiel 2	- 380
Beispiel 3	- 430
Beispiel 4	- 290
Beispiel 5	- 360

Beispiel 11

- [0044]** 500 g eines Vinyl-endständigen Polydimethylsiloxan-Polymers mit einer Viskosität von 20.000 mm^2/s bei 25°C werden in einem Laborknetzer auf 150°C erhitzt. 400 g eines Siliciumdioxids nach Beispiel 3 werden zugefügt, anschließend wird durch Kneten gemischt. Unter Kneten werden während einer Stunde bei 150°C und 1000 hPa flüchtige Bestandteile entfernt. Es wird eine steife Phase erhalten, die anschließend durch weitere Zugabe von 400 g eines Vinyl-endständigen Polydimethylsiloxan-Polymers mit einer Viskosität von 20.000 mm^2/s bei 25°C verdünnt wird. Aus dieser Grundmasse werden eine Komponente A und eine Komponente B hergestellt.

- [0045]** Herstellung der Komponente A: 380 g der Grundmasse, 0,2 g Platin als Komplex mit Bis-(vinylidimethyl)-disiloxan als Katalysator und 1 g Ethinylcyclohexanol als Inhibitor werden bei Raumtemperatur und $p = 1000$ hPa für 0,5 Stunden gemischt.

- [0046]** Herstellung der Komponente B: 380 g der Grundmasse, 18 g eines linearen Methyl-H-Polysiloxans mit einer Viskosität von 400 mm^2/s bei 25°C und einem Si-H-Gehalt von 0,5 Mol% als Vernetzer und und 1 g Ethinylcyclohexanol als Inhibitor werden bei Raumtemperatur und $p = 1000$ hPa für 0,5 Stunden gemischt.

- 40 **[0047]** Zur Vernetzung werden die Komponenten A und B im Verhältnis 1 : 1 gemischt und bei einer Temperatur von 160°C vernetzt. Nach Vulkanisation und 4 Stunden Tempern bei 200°C werden die Shore-A-Härte, die Reißfestigkeit, die Reißdehnung und der Weiterreißwiderstand gemessen und die Transparenz beurteilt.

Tabelle 3a

Viskosität der Grundmasse	110 Pas
Beurteilung der Grundmasse	klar und transparent

Tabelle 3b

Shore-A-Härte	30
Reißfestigkeit	9 N/ mm^2
Reißdehnung	680%

Tabelle 3b (fortgesetzt)

Weiterreißwiderstand	33 N/mm
Beurteilung	klar und transparent

5

Beispiel 12

[0048] 100 g eines Siliciumdioxid-freien, magnetischen 1-Komponenten-Trockentoners, Typ negativ ladend, "crushed type", Basis Copolymer Styrol/Methacrylat, mit einer mittleren Partikelgröße von 14 μm (z.B. erhältlich bei der Firma IMEX, Japan) werden mit 0,4 g eines Siliciumdioxids nach Beispiel 2 in einem Taumelmischer (z.B. Turbular) während 1 Stunde bei Raumtemperatur gemischt. Nach einer Belastungszeit des Toners von 20 Min. (entsprechend der Belastung nach 1000 Kopiervorgängen) werden die Aufladung (Ladung pro Masse) des fertigen Siliciumdioxidhaltigen Toners und das Fließverhalten (Massenfluß) des fertigen Siliciumdioxidhaltigen Toners zur Entwicklungswalze in einem "q/m-Mono"-Elektrometer/Flowtester (EPPING GmbH, D-85375 Neufahrn) bestimmt.

15

Tabelle 4

Beispiel	Tonerladung [$\mu\text{C/g}$]	Fließverhalten [mg]
Siliciumdioxid-freier Toner	- 1,50	2
Beispiel 1	- 1,71	36
Beispiel 2	- 1,65	33
Beispiel 3	- 1,89	38
Beispiel 4	- 1,75	45
Beispiel 5	- 1,73	42

20

25

30 Patentansprüche

1. Siliciumdioxid, das an seiner Oberfläche teil- oder vollständig silylierte Polykieselsäureketten trägt, dadurch gekennzeichnet, daß die Summe aus Silanolgruppen der Siliciumdioxid-Oberfläche (SiOH) und aufgepfropften Silylierungsmittelresten (SiR_a) größer ist als die Zahl der Silanolgruppen auf der Oberfläche von unbehandeltem Siliciumdioxid, wobei a 1, 2 oder 3 sein kann und R gleich oder verschieden sein kann und ein substituierter oder nicht substituierter Kohlenwasserstoffrest ist.

35

2. Siliciumdioxid nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die an der Siliciumdioxid-Oberfläche gebundenen, teil- oder vollständig silylierten Polykieselsäurestrukturen aus Einheiten der Struktur

40



wobei R gleich oder verschieden sein kann

und ein substituierter oder nicht substituierter Kohlenwasserstoffrest ist,

a 1, 2 oder 3 ist,

45

sowie b 0, 1 oder 2 ist

und c 1, 2 oder 3 ist,

wobei a + b + c gleich 4 ist,

d 0, 1, 2 oder 3 ist,

e 1, 2, 3 oder 4 ist

50

und d + e gleich 4 ist.

3. Siliciumdioxid nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß der molare Anteil der an der Siliciumdioxid-Oberfläche gebundenen, teil- oder vollständig silylierten Polykieselsäurestrukturen aus Einheiten der Struktur $\text{R}_a(\text{OH})_b\text{SiO}_c$ in der gesamten Silylierungsmittelschicht kleiner oder gleich 75 Mol%, aber größer oder gleich 25 Mol% ist,

55

wobei R, a, b und c die oben angegebene Bedeutung haben.

4. Siliciumdioxid nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daß das Siliciumdioxid einen Gehalt an aktiven und sauren SiOH der SiO₂-Oberfläche des Siliciumdioxids von kleiner als 25 Mol%, bezogen auf den Gesamtgehalt an aktiven und sauren SiOH eines unbehandelten hydrophilen Siliciumdioxids, aufweist.
5. Verfahren zur Herstellung von Siliciumdioxid, das an seiner Oberfläche teil- oder vollständig silylierte Polykieselsäureketten trägt, dadurch gekennzeichnet, daß das Silyliermittel im molaren Überschuß, bezogen auf die vorhandenen Silanolgruppen des Siliciumdioxids, zugegeben wird.
- 10 6. Verfahren zur Herstellung von Siliciumdioxid nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, daß Wasser dabei mindestens in gleichen molaren Mengen wie das Silyliermittel vorliegt.
7. Verfahren zur Herstellung von Siliciumdioxid nach Anspruch 5 oder 6, dadurch gekennzeichnet, daß die Silylierung unter Einwirkung von Basen erfolgt.
- 15 8. Verfahren zur Herstellung von Siliciumdioxid nach einem oder mehreren der Ansprüche 5 bis 7, dadurch gekennzeichnet, daß zusätzlich sauerstoffhaltige, siliciumorganische Verbindungen zur Silylierung zugefügt werden.
9. Verfahren zur Herstellung von Siliciumdioxid nach einem oder mehreren der Ansprüche 5 bis 8, dadurch gekennzeichnet, daß die zusätzlichen sauerstoffhaltigen, siliciumorganischen Verbindungen selbst mit einem molaren Anteil von kleiner als 25% umgesetzt werden.
- 20 10. Verfahren zur Herstellung von Siliciumdioxid nach einem oder mehreren der Ansprüche 5 bis 9, dadurch gekennzeichnet, daß die Silylierung bei Temperaturen zwischen 20 und 150°C erfolgt.
- 25 11. Verfahren zur Herstellung von Siliciumdioxid nach einem oder mehreren der Ansprüche 5 bis 10, dadurch gekennzeichnet, daß die Reaktionszeit der Silylierung mindestens 15 Minuten beträgt.
12. Toner, dadurch gekennzeichnet, daß er das Siliciumdioxid nach den Ansprüchen 1 - 4 oder hergestellt nach den Ansprüchen 5 bis 11 enthält.
- 30 13. Vernetzbare Siliconmasse und Siliconelastomer, dadurch gekennzeichnet, daß sie Siliciumdioxid nach einem der Ansprüche 1 bis 4, hergestellt nach einem der Ansprüche 5 bis 11, enthalten.

35

40

45

50

55



Europäisches
Patentamt

EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

Nummer der Anmeldung

EP 98 12 0679

EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE			
Kategorie	Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich, der maßgeblichen Teile	Betrifft Anspruch	KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (Int.Cl.6)
A	FR 2 635 782 A (SHIN-ETSU CHEMICAL) 2. März 1990 * Seite 6, Absatz 2 - Seite 7, Absatz 1 *	1,5,13	C09C1/30 C08F292/00 C08K9/08 G03G9/08
A	EP 0 342 025 A (DOW CORNING) 15. November 1989 * Ansprüche 1-4 *	1,5,13	
A	FR 2 211 516 A (GENERAL ELECTRIC) 19. Juli 1974 * Seite 11, letzter Absatz - Seite 13, Absatz 1; Anspruch 1 *	1,5	
A	EP 0 460 665 A (KAO) 11. Dezember 1991 * Ansprüche 1,4 *	12	
			RECHERCHIERTE SACHGEBIETE (Int.Cl.6)
			C09C C08F C08K G03G
Der vorliegende Recherchenbericht wurde für alle Patentansprüche erstellt			
Recherchenort		Prüfer	
DEN HAAG		Van Bellingen, I	
KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTE		T : der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundsätze E : älteres Patentdokument, das jedoch erst am oder nach dem Anmeldedatum veröffentlicht worden ist D : in der Anmeldung angeführtes Dokument L : aus anderen Gründen angeführtes Dokument & : Mitglied der gleichen Patentfamilie, übereinstimmendes Dokument	
X : von besonderer Bedeutung allein betrachtet Y : von besonderer Bedeutung in Verbindung mit einer anderen Veröffentlichung derselben Kategorie A : technologischer Hintergrund O : nichttechnische Offenbarung P : Zwischenliteratur			

EPO FORM 1503 03.82 (P4/C03)

BEST AVAILABLE COPY

**ANHANG ZUM EUROPÄISCHEN RECHERCHENBERICHT
ÜBER DIE EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG NR.**

EP 98 12 0679

In diesem Anhang sind die Mitglieder der Patentfamilien der im obengenannten europäischen Recherchenbericht angeführten Patentedokumente angegeben.

Die Angaben über die Familienmitglieder entsprechen dem Stand der Datei des Europäischen Patentamts am
Diese Angaben dienen nur zur Unterrichtung und erfolgen ohne Gewähr.

15-12-1998

Im Recherchenbericht angeführtes Patentedokument	Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
FR 2635782 A	02-03-1990	JP 2070755 A	09-03-1990
		JP 6084477 B	26-10-1994
		DE 3927362 A	01-03-1990
		US 5013772 A	07-05-1991
EP 342025 A	15-11-1989	AU 620089 B	13-02-1992
		AU 3471989 A	16-11-1989
		CA 1335018 A	28-03-1995
		DE 68920626 D	02-03-1995
		DE 68920626 T	31-08-1995
		ES 2069580 T	16-05-1995
		JP 1319550 A	25-12-1989
		JP 1993215 C	22-11-1995
		JP 7025934 B	22-03-1995
		US 4985477 A	15-01-1991
FR 2211516 A	19-07-1974	US 3837878 A	24-09-1974
		DE 2359619 A	06-06-1974
		GB 1429960 A	31-03-1976
		JP 909611 C	08-05-1978
		JP 49098861 A	18-09-1974
		JP 52036531 B	16-09-1977
EP 460665 A	11-12-1991	JP 4042162 A	12-02-1992
		DE 69127502 D	09-10-1997
		DE 69127502 T	16-04-1998
		US 5424161 A	13-06-1995

EPO FORM P0481

Für nähere Einzelheiten zu diesem Anhang : siehe Amtsblatt des Europäischen Patentamts, Nr.12/82